

Сверхчистая высоковакуумная откачная система KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные насосы и откачные посты



Технический лист

Безмасляная сверхвысоковакуумная система для вакуумной обработки, нагрева и откачки изделий в инфракрасной, оптоэлектронной, аэрокосмической, инерциальной, полупроводниковой и медицинской технике

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Сверхчистая высоковакуумная откачная система KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	1×10 ⁻⁸ Па
Температура нагрева	500 °C
Точность регулирования температуры	±1 °C
Скорость нагрева	≤6 °C/мин
Количество рабочих мест	6, 20 или 60; возможно исполнение под задачу

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

1	рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление

4 фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru